

賞状

学術写真賞 特別賞

“粒子表面の電荷密度制御による
三元系複合構造の創製”

荒木 優一 殿 河村 剛 殿
松田 厚範 殿 武藤 浩行 殿

貴殿の作品は第 41 回学術写真賞の
審査の結果優秀と認められ
頭書の成績をおさめられました
よってここに賞します

2016年5月18日
公益社団法人日本セラミックス協会
会長 徳植 桂治